

半導體產業廠務學程

112學年度第2學期進修部開課資訊

課號	課程名稱	開課班級	學分數	學程選別	授課老師	上課教室	上課時間	備註
EEN380	自動控制	四技電三甲	3	必修	陳明賢	明明樓三樓307教室	3-1, 3-2, 4-1	
EEN380	自動控制	四技電三乙	3	必修	姚斌	明明樓四樓405教室	7-6(白天), 7-7(白天), 7-5(白天)	
EEN2P0	微處理機應用	四技電二甲	3	選修	莊盛涓	電機館二樓201微算機 介面應用實驗室	3-2, 3-3, 3-4	
EEN2P0	微處理機應用	四技電二乙	3	選修	吳清池	電機館三樓301電路設 計與系統模擬實驗室	7-0, 7-8(白天), 7-9(白天)	
EEN230	冷凍空調工程	四技電二甲	3	選修	陳垺曠	明明樓三樓308教室	5-1, 5-2, 5-3	
EEN230	冷凍空調工程	四技電二乙	3	選修	袁松毅	明明樓四樓408教室	6-3(白天), 6-4(白天), 6-5(白天)	
EEN5H0	物聯網系統實務	四技電四甲	3	選修	莊盛涓	電機館二樓201微算機 介面應用實驗室	4-1, 4-2, 4-3, 4-4	

學程單位(電機系):

院長: